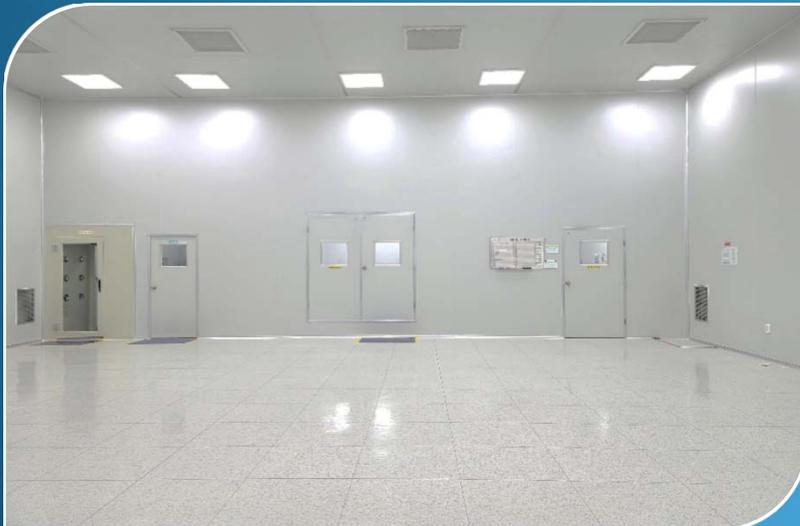


반도체 배관 기술로써 장비의 품질을 책임지겠습니다.

캐존테크놀로지(주)

COMPANY PROFILE



경기도 오산시 가장산업서북로 110-12

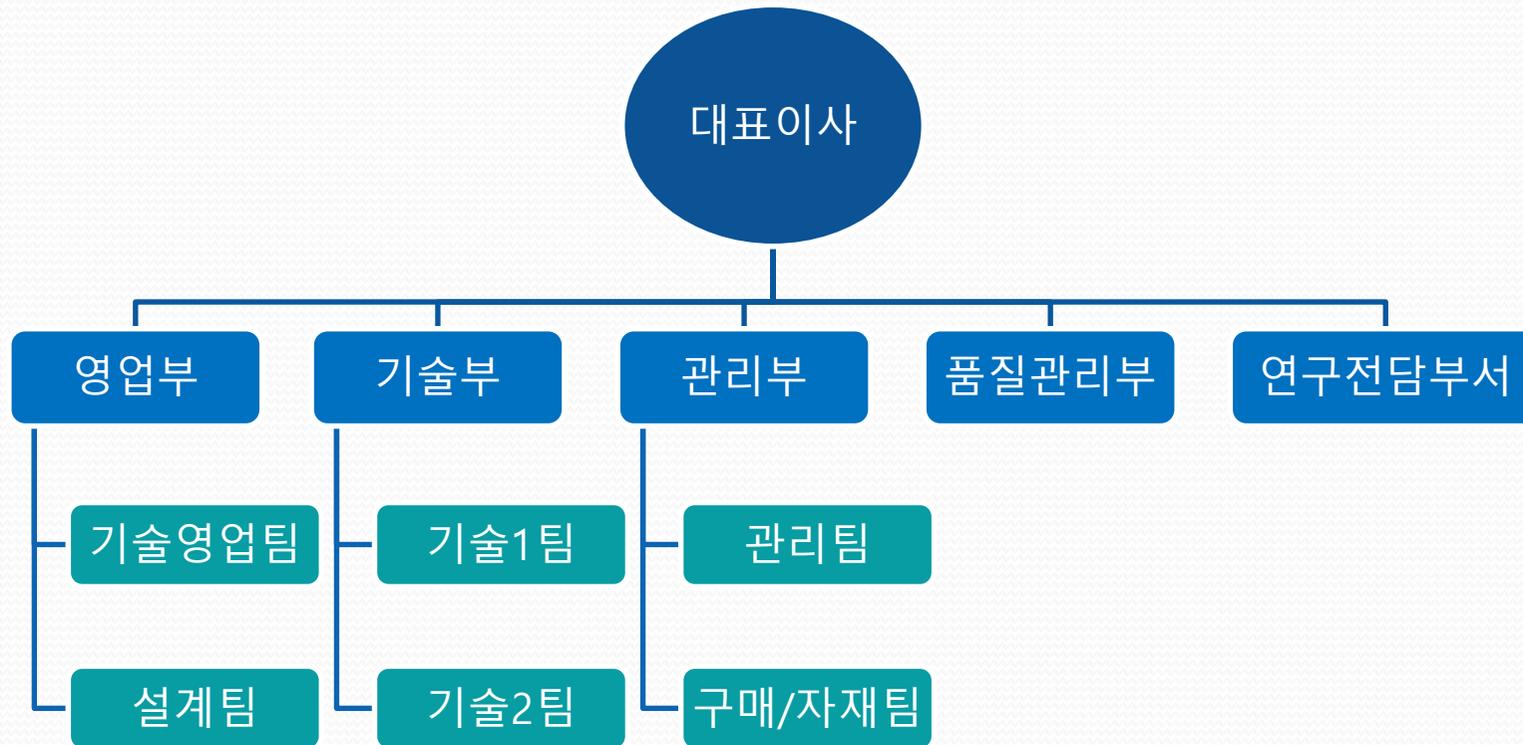
www.cajontec.com

전화:031)366-0577 팩스:031)366-0578

1. 회사개요

회사명	캐존테크놀로지 주식회사
사업내용	고순도 GAS 배관 설계 및 제작(CLEANROOM:210m ²) GAS 공급 장치(고압가스, TOXIC & LIQUID) VACUUM CHAMBER & 배관 CHEMICAL 정제 설비 VESSEL, CANISTER
자본금	2억
연간매출	50억(2020년)
직원수	25명 (영업/설계 : 5 명, 제조:20명, 품질:2명, 구매:1명,연구소:1명)
사업장	본사:크린룸1F(100평),사무동2F(70평) 2공장:제작동(90평)
설립일	2008년 08월 01일
인증	ISO9001(2012), 연구개발전담부서(2015), 가스시설시공업1종(2016)

2. 조직도



3. 생산 품목

- **배관부문**

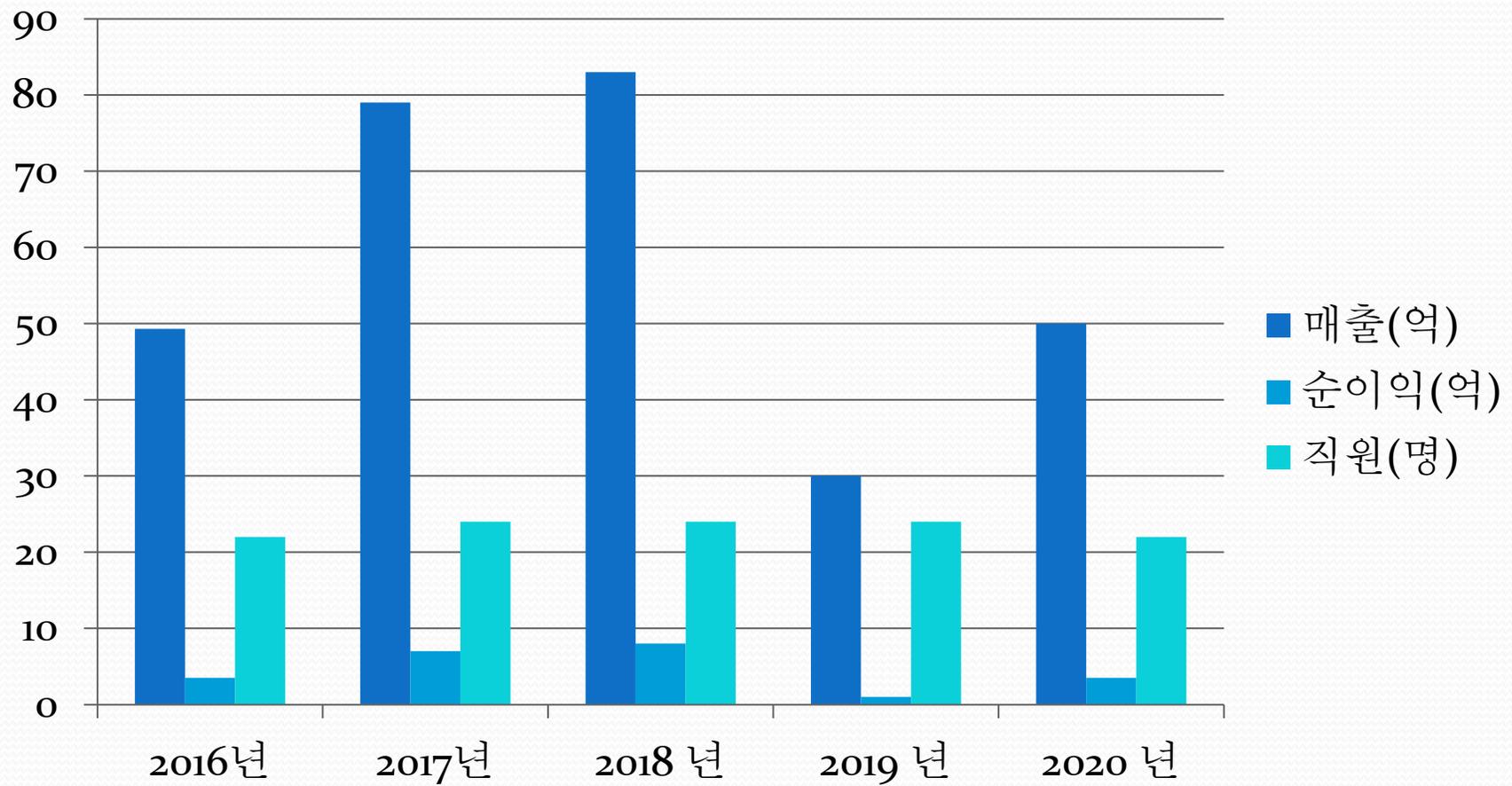
- 반도체 고순도 TOXIC GAS 배관
- UTILITY (PCW, GN2, CDA, etc.) 설계 및 시공
- VACUUM PIPING & COMPONENTS
- SUS WELDED CHAMBER(PROCESS, BUFFER 등)
- 고순도 CANISTER, VESSEL(HIGH PRESSURE)

- **장비(플랜트)부문**

- GAS(LIQUID) FILLING SYSTEM(PRECURSOR)
- 유기화합물 생산 플랜트
- LIQUID DELIVERY SYSTEM (ALD, CVD)

- **3D Modeling 설계(Solid Works)**

4. 매출 및 인력 규모



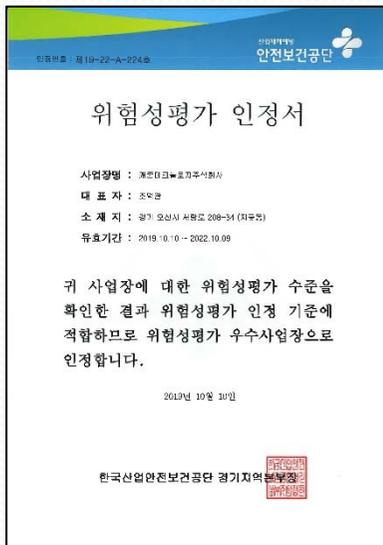
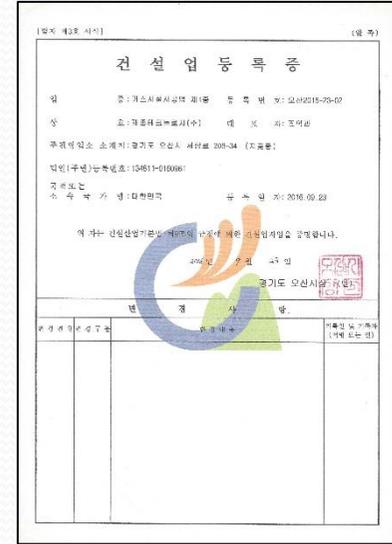
5. 주요 고객 및 실적

순위	고객사	프로젝트	분야
1	K사	FURNACE_GAS & VACUUM 배관	반도체 공정 장비
2	A사	OLED_LASER 설비 배관	OLED 공정 장비
3	S사	IPA 공급장치 CO2 초임계 세정 장치	반도체 세정 장비
4	G사	ICP_장비 배관 & GAS BOX	반도체 & LED ETCHER 장비
5	E사	GAS & VACUUM 배관 & SET-UP	CVD & ALD
6	S사	CHEMICAL FILLING SYSTEM CANISTER PURGE SYSTEM	반도체 PRECURSOR

6. 주요 설비 현황

	설비명	사양/모델	수량	제조사	비고
1	자동 용접기	CAJON, M200(1/8"~1/2")	3	SWAGELOK	고순도 배관 용접용
2	자동 용접기	CAJON, M200(3/4")	1	SWAGELOK	고순도 배관 용접용
3	TIG 용접기	300A	2	HITACHI	SUS 배관 용접용
4	TIG 용접기	300A	3	NARA	SUS 챔버 및 배관 정밀 용접용
5	Clean Room	500 class(0.5 μ m)	1	연수FNC	330m ²
6	GF Cutter	150A	2	GF	PIPE 정밀 CUTTING용
7	Bend Saw	200A	2	Makita	PIPE CUTTING용
8	MO Cutter	ISTEC-200(1/4"~1/2")	3	IHARA	고순도 SUS TUBE CUTTING용
9	END MILL	1/8"~1"	2	OTTO TOOL	TUBE 가공기
10	He Leak Detector	ASM 142	3	ALCATEL	챔버 및 배관 기밀 검사
11	DRILL M/C	φ 13	1	SAMCHULRI	PIPE 가공용
12	배관 내시경	1/4", 3/8"	2	SIGHT-PIPE	배관 내부 검사용

7. 회사 자격 및 인증 현황



8. 사업장 약도

- 경기 오산시 가장산업서북로 110-12

